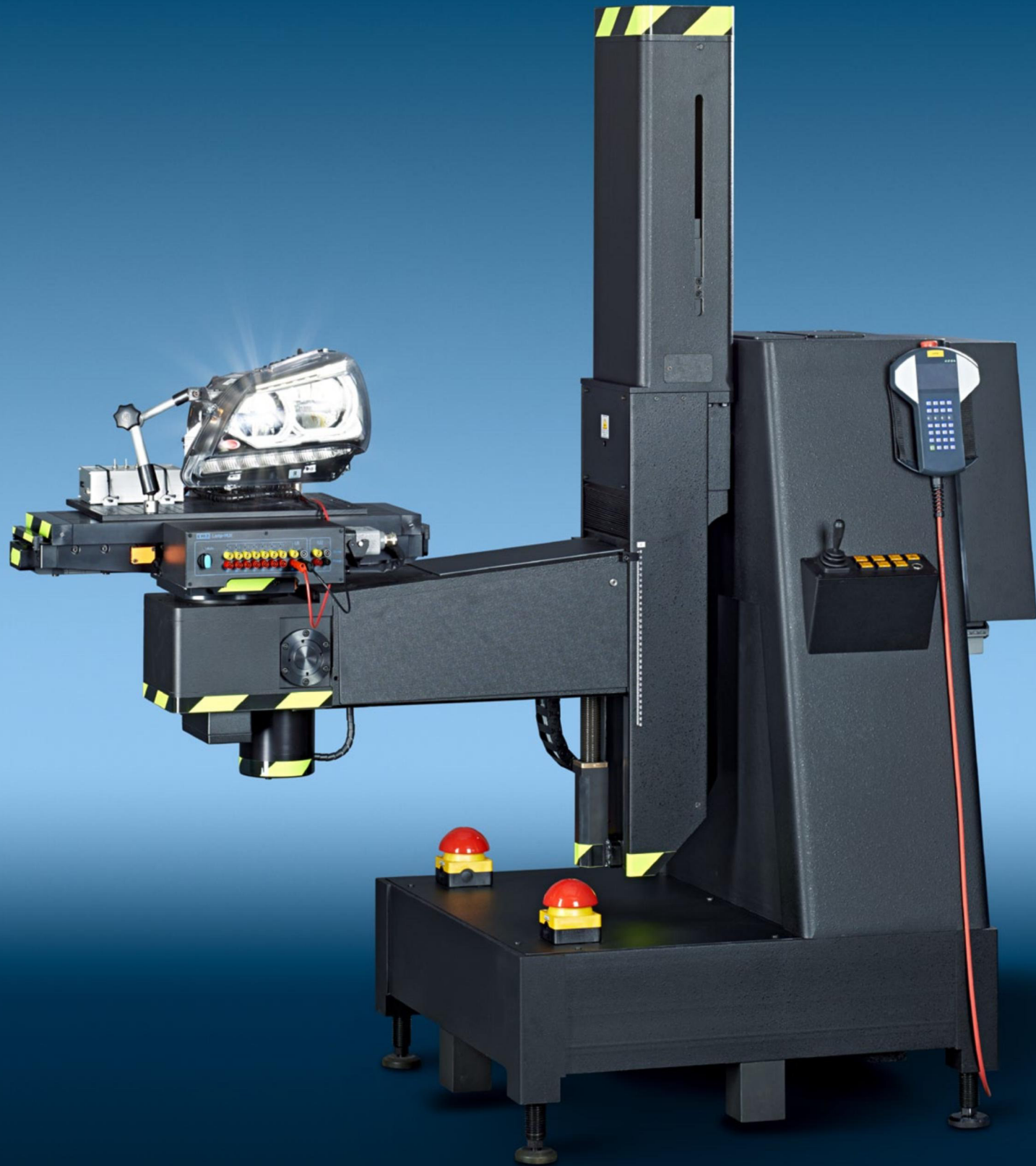




GO-H 1400

Aタイプ ゴニオメーターシステム



GO-H 1400

Aタイプ ゴニオメーターシステム

仕様

型番	LMT GO-H 1400 A-Type Goniometer System			
ゴニオメータータイプ	IES LM-75-01に準拠したAタイプ ゴニオメーター			
サンプル耐荷重	50Kg(最大)、光軸に重心を合わせた0ポジション 25Kg(最大)、その他のポジション			
測定サンプルサイズ	φ1400mm(水平軸) テストテーブルの回転中心とゴニオメーターシャーシの制限コンポーネント間の距離は700mm			
測定サンプル設置台	3軸(X,Y,Z)調整可能 モーター制御クロスウェイテーブル サイズ:220mm x 570mm M6穴付きおよび負荷取り付け用スライド定盤			
可動軸数	5			
光軸の高さ	1150mm ± 50mm			
軸	稼働範囲	分解能	速度	エンコーダタイプ
水平軸	>±90° (代表値>±100°)	0.01°	5°/秒	光学式アブソリュート型
垂直軸	>±180° (代表値>±185°)	0.01°	30°/秒	光学式アブソリュート型
Xリニア	±100mm(オプション±150mm)	<0.5mm	10mm/秒	インクリメンタル型
Yリニア	±300mm	<0.5mm	10mm/秒	インクリメンタル型
Zリニア	300mm(100~400mm)	<0.5mm	2mm/秒	インクリメンタル型
水平、垂直、X、Y、Z 調整	タコジェネレーター付きDC電動機制御 全軸のモーター調整(手動および/またはコンピューター制御)			
測定サンプルへの電氣的接続	電源ケーブルとセンサーケーブルの電気接続用のテストオブジェクトテーブル上のマルチプレクサーユニット(バージョンに応じて最大 7 個のランプと 3 個の電源供給) 手動およびコンピューター制御によるランプの個別選択、2 つ以上のランプの同時動作が可能 オプション: 顧客の要件に応じてテーブル マルチプレクサーにインターフェイスを統合するための内部配線 オプション: 統合PWM生成ユニット			
測定サンプル位置合わせ	水平軸にアライメントレーザーを内蔵			
制御ステーション	19インチラック(コントロール・ユニットおよびディスプレイ・ユニット収納用)、サイズはお客様のご要望とオプションによります。			
安全対策	監視付き二重サークル 5つの緊急停止ボタン(ゴニオメーターシャーシに4つ、電子制御ユニットに1つ) 3ポジション有効化装置 テストルーチンを中断することなく、自動ゴニオメーター減速機能を備えたレーザー安全システム			
電磁障害対策	EMC/EMIシールド			
電源供給	定格電源電圧 : 3 x 230V/400V; 16A +ニュートラル+アース(CEEKONプラグ) 消費電力 : 3.5kW(電源テストサンプルは+2kW) 定格周波数 : 50Hz、範囲45~60Hz			
使用環境	動作温度範囲 : 0 ~ 40°C 設置場所温度範囲 : -5 ~ 60°C 相対湿度 : 75%以下、非結露			
寸法	輸送時の寸法 : 1700 (±50)×850×2400mm (高さ×幅×奥行) 操作スペース* : 2700 x 5000 x 5000mm *より小さなスペースでの制御も可能です。別途ご相談ください。			
重量	1000 Kg オプションおよび追加部品なし			

仕様は予告なく変更することがあります

